JET TYPE LIQUID PROCESSOR

Patent numbers

JP2280330

Publication dates

1990-11-16

Inventor: Applicants SUMIYOSHI MASAO

Classifications

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

- internationals

H01L21/306; H01L21/304

- europeant. Application nu

JP19890102215 19890420

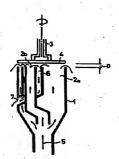
Priority number(s):

Abstract of JP2280330

PURPOSE:To make flow of processing liquid complicate and to make distribution in a wafer at an etching speed uniform by alternately forming a processing liquid jet port and a discharge port in a jet cup by an eccentrically deviated multiple pipe.

CONSTITUTION:Etchant 5 fed via jet ports 2a,

20 provided in a jet cup 1 and a discharge port 6 is partly externally discharged through a gap D of the cup 1 and a semiconductor wafer 4, also fed to the port 6, and discharged through a side discharge port 7. The flow of the part in contact with the wafer 4 of the etchant 5 is fed in a complicated direction upon rotation of the wafer 4. Accordingly, fresh etchant is always brought into contact with the wafer 4, both reaction control speed type and diffusion control speed etchant can be used to make the distribution in the wafer such as etching speed, etc., uniform.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

命日本国特許庁(JP)

0 特許出題公園

●公開特許公報(A) 平2-280330

@int. Cl. '

号 庁内整理番号

○小師 平成2年(1990)11月16日

H 01 L 21/306

3 4 1 N 8831-5F

泰古爾京 朱箭京 請求項の数 1 (金・質)

Q条明の名称 環族式液処理装置

❸特 顧 平1−102215

②出·顧·平1(1989)4月20日

OD M 安 华 安 科 中 丘际保伊丹市班原 4丁目1香地 三菱電線株式金社北部

製作所内 の出 質 人 三夢電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

の出 駅 人 三菱電機株式会社 東京都 の代 班 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

部分を示す外表表である。この質において、1 吐 1. 現故カッツで、この境故カップ1を用いて、何え **电极系统色度装置** 世半時件ウェハをエッテングする場合、第6個の 1. 特許辦意の報題 ように大空チャックさにより半導体ではへるを実 トガの間口部より希望数を明 プを備え、前記項数カップの第四番より吸出して ウルカレで気持し (異空ボンブ等は関係せず) 、 いる処理技化、被処理件を抵触をせて放処理を行 次に現施カップ1の上に連鎖な範疇ひをあせて半 祖体ウェハルを保持する。そして、現職カップ1 う機能式鉄処理装置において、前記機能カップ内 の下方よりエッテング級5を現象カップ1内にポ に参数数の吸出口と非出口とを集むした多数のパ イプにより交互に形成したことを特徴とする機能 ショ(商気セイ)で拡入をせると、エッテング数 5世典語中に矢印で示すように、現底カップ1の KENBER. 吸出口でより吸出し、エッテング放ちは、半時件 3. 是明の詳細な説明 ウェハルは放れて半端体ウエハルの表面をニック (estonRoy) ングした後、半導体ウェハルの中心から外見方向 この発明は、半導件基置等の製造に必要な各種 に放れて吸集カップ1の上部と単導体ラエハ4の 放処理に用いられる単純式統処理職量に関するも 質視Dを歪通し、外部に併出される。ことで一般 にエッテング数5は、半導体ウェハルに無するエ (世来の技術) ッチング選択を一定にするため、外部に設けられ 半線件装置を製造する際には、 た色度調整容等(図示せず)により整理が一定に 中国政策反の環境工程および水洗等各種の抵熱理 が行われている。 保たれている。

特別平 2-280330 (2)

(発明が無法しようとする裁判) 1の中心特に対して公配をせる方法が実策をれて 養素の吸食式飲養産装置性、以上のように構成 いるが、エッチング数5が半導件ウェハ4の裏面 まれており、暗聴カップリより吸出するニッテン にまわりと人で草面をニッチングしたり、真空テ グ放らにより半導体ウェハムをニッテングするも ・・クス上にエッチング数5が吸引されるという のであるが、エッテング数5が半導体ウェハ4に 不都合が発生していた。 雑餘する時の味味に分布が有り、吸載カップ1の ・との気明は、上記のような問題点を影響するた 中央部では下方から上昇してくるエッチング数5 めななされたもので、エッテング量のほらつきの の施強が強くなるため、半導体ウェハ4に対する 少ない現象式鉄処理装置を得ることを目的として ニーチング無常の分布が集る間にように単様体で エハ4の中心部分が強く、外側では近くなるので 【展展を解決するための手段】 エッチング量にはもつりを生じる。また、エッチ この発明に係る吸放式放処理装置は、吸收カッ ング数5の後れる方向は、半導体ウェハ4の中心 プ内に処理数の吸出口と提出口とを借心した多量 ・より外華方廊にのみ抜れるため、何んば無り図の のパイプによりを耳に形成したものである。 ように半導体ウェバルを凹状にエッテングする場 ((r m) との見明による根族式鉄処理装置においては、 会、四部8内でエッテング数5の触れが図示のよ 現象カップ内に無理論の吸出口と輸水口を伝わる。 うになる。すなわち、ニッチング数5が停滞して **無理が不十分となるため、無り節のように形状が** た多葉のパイプにより交互に形成したことにより、 答人でユ・チングをれるという問題点があった。 治理技の飲れが登録になり、ニッテング等を行っ た場合、エッテング温度等のウェル質内分布を地 これらの同様点を形置するために、無り図のよ うに異立チャック3を自転をせながら現まカップ -K + 8 E & M T & 8 .

以下、との発明の一支施列を図版について説明する。 第1数~第3数はとの発明の一支施列を示すも

(実施病)

この発明の吸收式板処理装置を用いて、例えば 半導体ウェハをエッチングする場合を第3回を影 振じて表明する。

第3回のように、真空チャック3に被処理体、 例えば半線体ウェハ4を真空吸避により保持する の上に満角な国際Dをあけて半導件フェハルを保 持し、大空ティック3を開起させることにより、 半導体フェハ4を回転をせながら、吸糞カップ 1 の下方とリュッテング数ちゃ地能カップ1内にポ シブ(図纸セブ)で放入させると、エッテング数 5は胃癌中央印のように現施カップ1の上部から 吸出し、単導体ウエハ4に触れて単等体ウエハ4 の意画をス・ナングする。 とむろで、気も間に示しだ従来の吸染カップ1 では、エッテング数5は半年件ウェハ4の中心部 分より外側に向って扱方向に流れて収載カップ 1 と単単株pan4の質隔Dを重要して全て外部に 排出されるが、この発明による機能カップ1では、 唯独 * * 71 内以唯出口 2 · 、 2 b と祭出口 6 を 取けてあるので、エッテング数5は、現故カップ 1と半男体ウェハ4の関係 Dを激退して一部が外 私には出まれるとともに、終出口らにも味れて人 で何節禁出口7を強とて外部に特出される。この ※のニュチング終ちの単語体ウェル4に使してい

(ユウメンツ等は国分せず)。 次に味味カップ 1

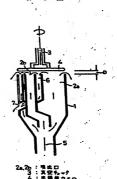
特限平2-280330 (8)

```
また、上記実施例では、単端体のエハ4のエッ
る部分の能れは、従来のように半導体ウェヘルの
                         チングについて製売したが、半導体ウエハるにせ
中心部分より外層部分にのみ抜れるのではなく、
                         技能な扱れの方向で常に新鮮なエッチング継が観
第3回のように抜れていて、半導体ウェハ4世界
                         放するので、反応非重要や拡散非重要のニッテン
低しているので被罪な方向を抜れる。
                         が彼のとちらでも使用することができるとともに、
本発明者の実験によれば、半導体ウェハ4上
                         エッチング以外で、例えば写真製版工程の異常や、
のエッテング重度の分布は無く図に示すように質
                         各数の洗浄工程に用いることができる性、単雄体
内分布がなく一定となるため、例えば直径をイン
                         ませるないはらるのでも ちごとおいうまでも
テのGaAsウェハを硫酸、遊散化水素水系のエ
ッチング彼でエッチングした場合、エッテング量
                         a ...
10 # m に対してそのばらっきは土10001と
                        ・ (発明の効果).
非常に均一性の良い酵果が出た。また、第8回に
                          以上説明したようにこの発明は、映像カップ内
                         北処理技の項出口と禁出口とを集むした多種のパ
景した従来側のように四状にエッテングした時に
                         イブにより交互に形成したので、この吸旋式放機
生じた大形状の面も生じなかった。
                         田林戦を用いると非常に勤力分布の少ない答響の
 なお、吸放カップ1の形状は円筒状に収らない。
                         放処理を行うことができる。
また、この項数カップ1の製在や、現故カップ.1
                         4、図面の簡単な説明
内以多重年数据した吸出口2 . . 2 6 平井出口6
の数や位置は、単導体サエハ4の直径により決め
                          第1回はこの発明による境技式被処理装置の・
                         金魚長を示す料収器、供工器は、集工器の機関器
れば良く、また、根板カップ1と単端体ウェハム
                         数、集る回はこの発明化よる項表式収集型装置の
との関係Dやエッテング数5の放送。温度等は使
用するエッテング数等により適宜遊べば良い。
                         処理状の動作を説明するための振気顕微、第4個
```

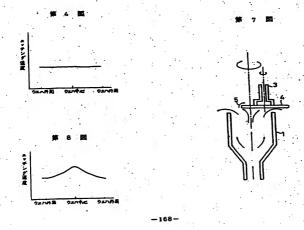
間に付いて、1は境能カップ、2 a。2 b は映 出口、3は実立チャック、4は単等件ウェハ、5 はエッチング数、6 は特出口、7 は何野美出口で ある。

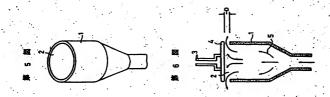
なお、各国中の同一符号は同一または相当部分 ・e示す。

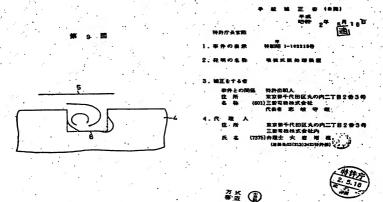
代理人 大 岩 増 植 (外 8 名)











神蘭平2-280330 (6)

6、被正の対象 初級者の見明の再級な数明の両 6、被正の内容 - 初級者の第7頁13行の「大形状」を、「

炊」と袖正する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.